

### 第 133 回微小光学研究会「自動車を進化させる微小光学」

日 時：2014 年 10 月 9 日(木) 10:30~17:10  
場 所：日本女子大学新泉山館大会議室(〒112-9691 東京都文京区目白台 2-8-1) JR 山手線目白駅より徒歩約 15 分, 東京メトロ副都心線雑司が谷駅より徒歩約 8 分, 有楽町線護国寺駅より徒歩約 10 分  
主 催：日本光学会微小光学研究グループ  
問合せ先：土屋洋一(名古屋工業大学)  
電話 052-735-5425 Fax 052-735-5542  
E-mail [tsuchiya.yoichi@nitech.ac.jp](mailto:tsuchiya.yoichi@nitech.ac.jp)  
URL <http://www.comemoc.com/>

### 第 15 回レーザーディスプレイ技術研究会「レーザー照明・ディスプレイと未来型アプリケーション」

日 時：2014 年 10 月 24 日(金) 13:00~17:00  
場 所：東京大学生産技術研究所コンベンションホール(〒153-8505 目黒区駒場 4-6-1) 京王井の頭線駒場東大前駅より徒歩 10 分, 小田急線東北沢駅より徒歩 10 分, 小田急線/千代田線代々木上原駅より徒歩 15 分 <http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/map/index.html>  
主 催：日本光学会レーザーディスプレイ技術研究グループ  
協 賛：レーザー学会レーザー照明・ディスプレイ(LLD) 専門委員会, IDW PRJ ワークショップ  
後 援：オプトロニクス  
プログラム：①「イントロダクトリートーク」黒田和男(宇都宮大), ②「ファイバー出力高輝度レーザー光源(仮)」東條公資(島津製作所), ③「高輝度・高光束レーザー白色光源(仮)」片山琢磨(パナソニック),

④「新レーザー光源データプロジェクタ(仮)」野村恒治(ソニー), ⑤「網膜スキャン型アイウェアデバイス(仮)」菅原 充(QD レーザ), ⑥「レーザー照明・ディスプレイ新規アプリケーション」石野正人(レーザー学会), ⑦「国際学会 LDC2014 報告」栗村直(物質・材料研究機構), ⑧「クロージングリマーク」山本和久(大阪大)

参加費：一般 4000 円, 学生 1000 円(税込). 当日会場にてお支払いください. 領収書を発行いたします. 終了後簡単な情報交換会を予定しております(無料).

参加申込：要. 参加希望者は E-mail にて下記連絡先までお申し込みください.

連絡先：大阪大学 山本和久

[yamamoto-k@ppc.osaka-u.ac.jp](mailto:yamamoto-k@ppc.osaka-u.ac.jp)

URL <http://qopt.iis.u-tokyo.ac.jp/ldt/>

### 「光学薄膜技術」講座

期 日：2014 年 11 月 20 日(木)~21 日(金)  
場 所：機械振興会館別館 4 階(東京都港区芝公園 3-5-22)  
主 催：(一社)日本オプトメカトロニクス協会  
協 賛：日本光学会ほか  
参加費：協賛 79,920 円(テキスト・消費税含む)  
定 員：22 名  
申込期限：2014 年 11 月 13 日(木)  
問合せ先：(一社)日本オプトメカトロニクス協会  
電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567  
E-mail [info@joem.or.jp](mailto:info@joem.or.jp) URL <http://www.joem.or.jp>

#### 日本光学会 news の掲載申込先：

〒400-8511 甲府市武田 4-3-11 山梨大学工学部情報メカトロニクス工学科 金 蓮花

電話 / Fax 055-220-8448 E-mail [lianhua@yamanashi.ac.jp](mailto:lianhua@yamanashi.ac.jp)

なお, 掲載申込は原則として発行日(10日)から2か月前の15日まで, 開催日が1~10日の場合は, 開催日の3か月前の15日までをお願いします.

掲載にあたっては, 「日本光学会 news」および「光学関連会合予定」の掲載基準(<http://annex.jsap.or.jp/OSJ/kogaku/news-keisai.html>)をご確認ください.